# ニュースバル LCS ガンマ線源の高強度化に向けた研究

# RESEACH ON INCREASING THE INTENSITY OF NewSUBARU LCS GAMMA RAY SOURCE

平川悠人<sup>#</sup>, 橋本智 Haruto Hirakawa<sup>#</sup>, Satoshi Hashimoto LASTI, University of Hyogo

#### Abstract

The NewSUBARU beamline BL01 is one of the few Laser Compton Scattering (LCS) gamma-ray facilities in the world. LCS gamma-rays have excellent properties such as energy tunability, high directivity, quasi-monochromaticity, and polarization. We optimized the Gaussian laser beam optics to maximize gamma-ray intensity. In BL01, the incident laser propagates about 12 m after emitting and collides with the electron beam at a 20-m long storage ring line, generating gamma rays. Due to this long-distance propagation, high accuracy is required for optical axis alignment, which is currently the biggest challenge in BL01. In this presentation, we report the dependence of gamma ray intensity on the position of the incident laser waist and the gamma ray intensity dependence on the angle of the alignment mirror.

#### 1. はじめに

ニュースバル放射光施設ビームライン BL01 は世界で も数少ないレーザーコンプトン散乱(Laser Compton Scattering)ガンマ線施設である[1]。LCS ガンマ線はエネ ルギー可変、準単色、高指向性、偏光性など優れた特 徴を有し、様々な応用研究に利用されている。発生する ガンマ線のエネルギーは、電子エネルギー、レーザー波 長、および入射・散乱角度で決まる。ガンマ線の強度(光 子数)は、電子ビーム電流やレーザー出力に比例し、ま た、電子ビームと入射レーザーのオーバーラップによっ て決まる。

LCS ガンマ線利用において、実験時間の短縮や S/N 比の向上など利用者に大きなメリットがあり、ガンマ線強 度(光子数)の増加が求められている。

ガンマ線強度を最大化するためには、電子ビームとレ ーザービームを効率よく衝突させる必要がある。BL01 で は、入射レーザーを蓄積リング内を周回する相対論的電 子と正面衝突させ、ガンマ線を発生する。入射レーザー は光学レンズにより集光され、蓄積リング直線領域にある レーザーウエストで最小径となる。BL01 では、レーザー 径が電子ビーム径よりも大きいことに加えて、2つのビー ムのウエスト位置が一致していないことが課題であった。 昨年加速器学会年会で、光学系の最適化を行い、これ らの課題を解決できたことを報告した[2]。

今回は、パルスレーザーの出射タイミングによるガンマ 線強度依存性を評価することにより、レーザーウエスト位 置を推定し、最適化計算の再現性を確認した。また、ア ライメント用ミラーの角度によるガンマ線強度依存性、電 子ビームのハイブリッドフィリング運転によるガンマ線生 成を行った。本発表ではこれらのことについて発表する。

# 2. ガンマ線ビームライン BL01 の概要

ガンマ線ビームライン BL01の模式図を Fig.1 に示す。 蓄積リングトンネル外に設置されたレーザー装置から出 射されたレーザー光は二枚のアライメント用ミラーを経て トンネル内に進入する。レーザー光はトンネル内でミラー 集光レンズ、発散レンズ、真空窓を通って蓄積リングに 導かれ、真空ダクト内の水冷された銀コート Si ミラーによ って電子ビームと正面衝突するように入射される。

電子ビームと入射レーザーの衝突により発生したガン マ線は最下流の真空窓を通過した後、2つのガンマ線実 験ハッチに入射される。ガンマ線のエネルギー幅を制限 する鉛コリメータはトンネル内とガンマ線ハッチ1に設置 している。

本ビームラインで使用されている Talon レーザー



Figure 1: General layout of the LCS gamma-ray beamline, BL01 at NewSUBARU.



Figure 2: Maximum energy of LCS  $\gamma$ -ray at NewSUBARU BL01.

<sup>#</sup> hiraharu1267@gmail.com

(0.532 µm)、INAZUMA(Nd:YVO<sub>4</sub>)レーザー(1.064 µm)、 CO<sub>2</sub>レーザー(10.591 µm)の主なパラメータを Table 1 に 示す。これらのレーザーと蓄積電子エネルギーの可変性 から BL01 で発生可能なガンマ線エネルギー範囲を Fig. 2 に示す。

本研究では、Talon レーザーを使用しているため、本稿における入射レーザーはTalonレーザーを指す。蓄積 リング直線領域における電子ビームのビームサイズおよびTalonレーザーの半径をFig.3に示す。

Table 1: Parameters for the 3 lasers. Wavelength( $\lambda$ ), quality factor(M<sup>2</sup>), beam radius(w<sub>0</sub>) and Rayleigh length(Z<sub>R</sub>).

Laser	λ[μm]	$M^2$	$w_0[mm]$	Z <sub>R</sub> [m]
Talon	0.532	1.01	0.51	1.521
INAZUMA	1.064	1	0.36	0.383
CO <sub>2</sub>	10.591	1.1	0.875	0.206



Figure 3: Electron beam rms size in horizontal (black solid line) and vertical (black dot line), Talon laser radius (red line) and overlap function (blue line) are shown.

# 3. LCS ガンマ線強度

単位時間あたりに発生する LCS ガンマ線光子数は次 式で表される[3]。

$$\frac{\mathrm{dN}_{\gamma}}{\mathrm{dt}} = \mathcal{L} \cdot \sigma_{\mathrm{tot}} \tag{1}$$

ここでσ<sub>tot</sub>は散乱断面積である[4]。 *L*はルミノシティと呼ばれ、単位散乱断面積、単位時間あたりに発生するコンプトン散乱光子数を表す。 *L*は次式で表される[2]。

$$\mathcal{L} = c(1+\beta) \frac{I}{ev} \frac{P}{E_p c} \int_z L(z) dz \qquad (2)$$

ここで c は光速、 $\beta$ は規格化速度、I は蓄積電流値、e は素電荷、uは電子の速度、P は入射レーザーパワー、  $E_p$ は入射光子エネルギー、L(z)(以下、L 関数)は入射レーザーと電子ビームの重なり関数を表し、共通の進行方向座標上で伝播するとき、次式で表される[3]。

$$L(z) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_{x}(z)^{2} + w(z)^{2}}\sqrt{\sigma_{y}(z)^{2} + w(z)^{2}}}$$
(3)

ここで $\sigma_x(z)$ 、 $\sigma_y(z)$ は電子ビームのビームサイズ、w(z)は入射レーザーのビームサイズである。レーザーオプティクスの影響は Eq. 2 の積分項のみに関係する。

BL01のTalonレーザーにおけるL関数はFig.3に示 す。入射レーザーと電子ビームのウエスト近傍にL関数 のピークがあることがわかる。

## 4. ウエスト位置によるガンマ線強度依存性

#### 4.1 ウエスト位置の推定

昨年、光学系最適化により、入射レーザーのウエスト 位置を電子ビームのウエスト位置に合わせた。しかし、ウ エスト位置はレーザーロから約22mあることや、カタログ 値に基づくシミュレーションによるレーザーのスペック誤 差などにより、実際にはウエストが一致していない可能性 が考えられる。そこで、シングルバンチ電子とパルスレー ザーによるガンマ線を測定し、ガンマ線強度のタイミング 依存性からウエスト位置の推定を行った。

#### 4.2 タイミング同期回路

タイミング同期回路を Fig. 4 に示す。 PF 信号からパル スレーザーのトリガー信号の基となる 20 kHz 信号を取り 出し、デジタルディレイ DG535 により 0~600 ns の遅延を 与えてガンマ線を測定し、タイミング依存性を評価する。 電子ビームは 396 ns で蓄積リングを 1 周するため、約 400 ns 間隔でガンマ線強度のピークが測定できる。



Figure 4: Timing synchronizing system.

#### 4.3 レーザー光学系

レーザー光学系の二枚目のレンズを三つのポジション に設定し、それぞれのガンマ線のタイミング依存性の比 較を行った。レーザー出射口から約 7.14 m を Pos.1、 Pos.1 から 5 mm レーザー側へ移動した位置を Pos.2、さ らに 3 mm 移動した位置を Pos.3 とする。Pos.1 における レーザー光学系を Table 2 に示す。レンズがレーザー側 へ移動するとウエスト位置はレーザー下流方向へシフト し、ウエストサイズは大きくなる。

計算にはガウシアン光学理論[5]に基づく自作の Python コードを用いた。

レンズ	焦点 [m]	距離 位置[m]		
発散(凹)レンズ	-0.2	6.84		
収束(凸)レンズ	0.5	7.144		
直線部中央[m]		22.41		
ウエストサイズ[mm]		0.46		
ウエスト位置[m]		22.03		
直線部中央-ウエスト位 置[m]		0.38		

Table 2: Parameters of Talon Laser Optics



Figure 5: Comparison of the dependence of  $\gamma$ -ray intensity on timing delay between an electron beam and a laser pulse under three conditions based on simulation.



Figure 6: Comparison of the dependence of  $\gamma$ -ray intensity on timing delay between an electron beam and a laser pulse under three conditions based on measurement data.

#### 4.4 タイミング依存性測定

ガンマ線測定にはGe検出器およびマルチチャンネル アナライザ(MCA)を用いて、1秒あたりのガンマ線光 子数(cps.)を各遅延時間で1分間ずつ測定した。シング ルバンチ電子ビーム、レーザー強度、コリメータなどの条 件は変えずに、二枚目レンズの位置のみ変えて、ガンマ 線強度のタイミング依存性を測定した。各ポジションにお けるガンマ線強度のタイミング依存性のシミュレーション を Fig. 5、実測結果を Fig. 6 に示す。ウエスト位置の変化 がガンマ線のタイミング依存性のピークに影響を及ぼし ていることがわかった。また、Pos.1 が最もガンマ線発生



Figure 7: Dependence of  $\gamma$ -ray intensity on mirror angle(Horizontal). Rising voltage from 0 to 150 V(blue line) and descending voltage from 150 to 0 V(yellow line)



Figure 8: Dependence of  $\gamma$ -ray intensity on mirror angle(Vertical). Rising voltage from 0 to 150 V(blue line) and descending voltage from 150 to 0 V(yellow line)

効率が優れていることもわかった。

## 5. アライメント用ミラーの角度依存性

BL01 の LCS ガンマ線の強度は電子ビームと入射レ ーザーの光軸アライメントの精度にも依存している。従来、 アライメント調整は手動で行ってきたため、調整に時間 がかかる上、アライメントの精度も低く、再現性が低いと いう課題があった。そこで今回、ピエゾ素子駆動ミラーを 導入し、半自動化することでアライメント調整の効率を飛 躍的に向上させた。ピエゾ素子駆動ミラーは 0~150 V の電圧に応じて水平/垂直方向にそれぞれ約 500 µrad の角度をつける。

ピエゾ素子駆動ミラーを用いて LCS ガンマ線の光軸 アライメントの角度依存性を評価した。ガンマ線強度の 水平方向、垂直方向ミラー角度依存性を Fig. 7、Fig. 8 に 示す。シミュレーションでは電子ビームの断面形状が水 平方向に長い楕円型であることから、ガンマ線強度のミ ラー角度依存性は水平方向に比べ、垂直方向が強くな ると予想していたが、実測では水平方向の依存性が強く 出るという結果となった。原因については今後、評価して いく予定である。

# 6. ハイブリッドフィリングによるガンマ線生成

6.1 ハイブリッドフィリング運転

ニュースバルの1周のバケット数は198である[1]。利用

運転時は 198 bunch train で蓄積電流 350 mA まで Topup している。対して、TOF 測定など時分割測定が必要な LCS ガンマ線利用時は、Single bunch 電子ビームにパル スレーザーをタイミング同期して照射することが多い。

そこで、利用運転中でもシングルバンチ電子によるガンマ線を生成するために、ハイブリッドフィリング運転の 実証実験を行った。

#### 6.2 フィリングパターン

フィリングパターンは Fig. 9 に示す。レーザーのパルス 幅を考慮して、10 mA Single bunch の前後に 80 bucket と 40 bucket の empty bucket を配置した。Photo detector で撮影したパルスレーザーの波形を Fig. 10 に示す。パ ルス波形の後ろが尾を引くような非対称性があり、これら を考慮して Single bunch の後ろに多めに empty bucket を 設けている。残りの 77 bucket は 340 mA の train で蓄積 し、全体の蓄積電流は利用運転時と同様の 350 mA で Top-up している。



Figure 9: Filling pattern. 10 mA single bunch and 40 empty buckets and 77 train and 80 empty buckets.



Figure 10: Pulse laser waveform of Talon at 20 kHz.

#### 6.3 タイミング依存性測定

ハイブリッドフィリング運転でパルスレーザーによるガ ンマ線測定を行った。Figure 4 で説明したタイミング同期 回路を用いり、0~600 ns の遅延を与えた時のガンマ線強 度依存性を評価した。計算には自作の Python コードを 用いり、パルス波形の非対称性や蓄積電子のフィリング パターンを考慮できるようにした。Figure 11 にシミュレー ション結果、Fig. 12 に実測結果を示す。77 bucket train によるガンマ線と Single bunch によるガンマ線をタイミン グによって分離できていることがわかる。



Figure 11: Dependence of  $\gamma$ -ray intensity on timing delay between an electron beam and a laser pulse based on simulation.



Figure 12: Dependence of  $\gamma$ -ray intensity on timing delay between an electron beam and a laser pulse based on measurement data.

## 7. まとめ

本研究では LCS ガンマ線源の高強度化・安定化を目 的とした、レーザー光学系の最適化を行ってきた。本発 表ではその過程として、レーザーウエスト位置の評価、ア ライメント用ミラーの角度偏差、ハイブリッドフィリングパタ ーンの実証実験について述べた。今後、LCS のシミュレ ーション再現性の向上、光軸アライメントシステムの構築 など、さらなる LCS ガンマ線源の最適化を目指す。

#### 謝辞

本研究の遂行にあたり、ニュースバル運転員の皆様に は、施設の運転においてご協力をいただきました。特に、 中田祥太郎氏と平山英之氏には、実験の支援において 多大なるお力添えを賜りました。感謝申し上げます。

また、大阪大学の宮本修治教授には、ビームラインに 関する情報を提供いただきました。感謝申し上げます。

#### 参考文献

[1] http://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/NS

[2] H. Hirakawa et al., "Research on increasing LCS gamma-ray

intensity of NewSUBARU by optimizing the laser optical system", Proc. PASJ2023, Funabashi, Japan, Oct.-Sep. 2023.

- [3] D. Filioescu, S.Miyamoto, S.Hashimoto *et al.*, NIMA(2023) to be published.
- [4] C. Sun, Y.K. Wu, "Theoretical and simulation studies of

characteristics of a Compton light source", Phys. Rev. Special Top. Accel. Beams 14 (2011) 044701.

[5] Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich (2006),「基本 光工 学 I」尾崎義治・朝倉利光訳,『第3章 ビーム光学』,森 北出版株式会社.